文章编号: 0258-7025(2002)Supplement-0311-03

高精度激光光束参数(M²因子)测量系统的研究*

高春清 孙 伟 高明伟 李家泽 魏光辉 (北京理工大学光电工程系,北京 100081)

提要: 报道了高精度激光光束参数(M² 因子)测量系统的原理、结构和实验结果。该系统以数字化制冷面阵 CCD 为探测器,具有图像背景扣除、噪声确定、光斑能量分布二维和三维显示、图像直方图、光束宽度、发散角、M² 因子等光束参数测量等功能,已用于对多种灯抽运,LD 抽运固体激光器光束参数的测量。此外,还研制了可产生从 TEM_{0,0}到 TEM_{35,0}的多种光场分布的 LD 抽运固体激光横模发生器,并对这些模式的 M² 因子进行了实验测量,测 量值的理论值吻合。

关键词: 激光光束参数, M² 因子, 激光模式 中图分类号 O431 文献标识码 A

Study on the High-resolution System for Measuring Laser Beam Parameters $(M^2$ -Factor)

GAO Chun-qing SUN Wei GAO Ming-wei LI Jia-ze WEI Guang-hui (Department of Opto-Electronics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081)

Abstract This paper discussed the design, configuration and experiments of a high accuracy laser beam parameter (M^2 -factor) measurement system. The system utilizes a cooled digital CCD array as the detector and has the functions of background subtraction, noise determination, 2D and 3D energy distribution display, image histogram, beam width, divergence and M^2 -factor determinations. For testing the reliability of the above system a LD-pumped mode generator which can generate Hermite-Gaussian modes from $\text{TEM}_{0.0}$ to $\text{TEM}_{35,0}$ was developed. The M^2 -factor of different transverse modes were experimentally measured and the results agree with the theoretical estimation. Key words laser beam parameter, M^2 -factor, measurement, laser mode

1 引 言

在激光材料加工、激光医疗、光通信、激光军事 应用等许多领域人们需要精确测定激光器的光束宽 度(光斑半径或直径)、远场发散角、束腰位置和光束 传输因子(M²因子)等参数。在上述激光光束参数 的测量中,光束宽度的测量是最基础的,在精确测定 了光束宽度后,激光束的远场发散角、束腰位置、瑞 利长度、M²因子等参数可以通过二次曲线的拟合 获得。激光光束宽度的定义方法主要有光强二阶矩 法、内含功率(能量)法、光强 1/e² 法、拐点法等,其 中根据光强二阶矩定义的光斑半径(直径)在一阶光 学系统中传输时满足 ABCD 定律,激光束 M²因子

*国家九五预研项目和国家自然科学基金(69908001) 资助课题。 也以光强二阶矩定义的光斑半径为基础^[1-4]。激光 光束宽度的主要测量方法有小孔扫描法、狭缝扫描 法、刀口扫描法、面阵 CCD 探测器法等。在这些方 法中,CCD 面阵探测器以其测量速度快、可同时测 量 *x-y* 二维方向上的光场分布、适用于脉冲激光器 的光束测量等特点而受到广泛重视。理论分析表 明,在以面阵 CCD 为探测器测量光束参数时,CCD 的动态范围(噪声水平)、线性度、不均匀性、分辨率 等参数会对测量结果产生很大影响,特别是在计算 以光强二阶矩定义的光束宽度时影响更为严重。根 据数值模拟的结果,测量高斯光束时 CCD 的动态范 围应在 300 以上,对于超高斯光束系统的动态范围 应在 2¹¹位以上;系统的 A/D 位数应不小于 2¹⁰;系统 的空间分辨率(采样点数)应在 500×500 以上;测量 时的背景噪声响应应精确地扣除至待测光束峰值的 0.1%以下^[5]。因此为了保证一定的测量精度,必须 要选用低噪声、大动态范围的 CCD 探测器,并在计 算软件上对测量过程中引入的图像背景、噪声进行 严格扣除,并合理确定计算二阶矩半径时的积分区 域。动态范围为 2⁸ 的商用面阵 CCD 很难用于激光 光束参数的高精度测量。本文报道了我们研制的 以数字化制冷面阵 CCD 为探测器的高精度激光 光束参数(M² 因子)测量系统的原理、结构和实验 结果。

2 测量系统

高精度光束参数(M²因子)测量系统的结构如 图1所示,其探测器为 Kodak 数字化制冷面阵 CCD, 像元数为 1536×1024, 像元大小为 9 µm× 9 µm,16 位 A/D。经过测试,该 CCD 的信号传输环 节的失真<1%,动态范围大于4000:1,不均匀性低 于0.5%,线性度极佳。由于 CCD 具有高灵敏度和 低饱和光强的特点,故设计加工了大倍数的光强衰 减器。高功率激光的衰减首先通过棱镜分束器实 现,由于棱镜表面反射可看作是无像差的理想光学 系统,因此可利用其反射光实现无像差定量衰减。 在使用棱镜分束器后,更为精细的衰减可以使用吸 收性的中性衰减片实现。在使用中性衰减片时,为 了减小衰减片不同反射面反射光束的干涉以及相邻 衰减片不同反射面反射光束间的干涉的影响,本系 统使用了带楔角的中性衰减片。在测量激光束的 M²因子时,需要在光束传输路径上的不同位置测 量光束半径,故要求仪器能精确改变 CCD 和激光器 之间的距离。为了减小测量系统的体积,本系统采 取由计算机控制的步进电机精密移动两组平行平面 反射镜的位置获得被测光束在沿传输方向不同位置 上的光斑分布。为了测量脉冲激光器的光束参数, 保证激光脉冲正好落在 CCD 探测器的积分时间内,



图 1 高精度激光光束参数(M²因子)测量系统原理图 Fig.1 Schematic diagram of high resolution laser beam parameters (M²-factor) measurement system 以及保证只选择一个脉冲进行测量,本系统通过软件控制 CCD 的快门实现脉冲激光的同步采集和测量。

本系统对激光光束宽度的计算是基于一套自行 开发的 Windows 95/98/2000/NT 的实用软件-BIT BeamAnalyzer WorkShop。软件包含测量系统电机 控制,CCD 曝光时间控制,与脉冲激光的同步控制, 光斑能量分布的二维和三维显示,图像直方图,光束 宽度,发散角和 M² 因子等光束参数的计算、误差传 递分析及测量结果误差估计等功能。与光束参数测 量相关的大部分工作都可以在此软件内完成^[5]。

3 实验研究

我们利用研制的激光光束参数测量系统已对 LD 抽运单频固体激光器,灯泵高功率固体激光器、 LD 抽运高功率连续输出固体激光器、LD 抽运高重 频固体激光器,灯抽运大能量固体激光器的光束参 数进行了测量。作为例子,图 2 给出了 LD 抽运单 频 Nd:YAG 激光器的测量结果^[6],其中图 2(a)是该 激光器的光场分布,图 2(b)是激光器 M² 因子随输 出功率的变化的情况。



(b) LD 抽运单频激光器的 M² 因子与输出功率的关系



4 LD 抽运固体激光模式发生器及其 光束参数测量

为了检验 M² 因子测量系统的可靠性,我们研制 了 LD 抽运的固体激光横模发生器并用上述系统对 其输出光束的 M² 因子进行了测量。所研制的横模 发生器由光纤输出半导体激光器端面抽运 Nd: YAG

.....

TEM5.0

Oreter territelle

TEM20.0

图3 LD 抽运固体激光模式发生器输出的 厄密-高斯光束实例





图 4 厄密-高斯光束 M² 因子与横模阶次的关系曲线 Fig. 4 M²-factor versus transverse mode number of Hermite-Gaussian modes 激光器构成,当沿着与 Nd:YAG 激光器光轴 垂直的方向平移抽运光纤时,该激光器可产生从 TEM_{0.0}到 TEM_{35.0}的多种厄密-高斯光束,图 3 所示 为横模发生器输出的厄密-高斯模的两个实例。根 据理论计算,厄密-高斯光束的 M^2 因子有确定的理 论值 $M^2 = 2m + 1$,其中 m 为厄密-高斯模式的阶 次。我们用所研制的 M^2 因子测量系统测量了从 TEM_{0.0}到 TEM_{35.0}之间多种横模的 M^2 因子,测量 结果如图 4 所示。根据图 4,实验所测各高阶横模 的 M^2 因子的实验值与它们的理论值吻合,从而验 证了测量系统的可靠性和测量精度。

5 结 论

本文报道了所研制的以数字化制冷面阵 CCD 为探测器的高精度激光光束参数(M² 因子)测量系 统及其在测量多种激光器中的应用。由于该测量系 统采用了动态范围大于 4000 的 CCD 作为探测器, 并采用了多种背景、噪声处理计算进行了光斑图像 的处理和计算,因此该系统的测量精度比以小动态 范围的商用 CCD 作为探测器的光束参数测量系统 的测量精度明显提高,该系统已在科学研究和产品 开发中发挥了重要作用。

参考文献

- A. E. Siegman. New developments in laser resonators. Proc. SPIE, 1990, 1224:2~4
- 2 ISO/TC 172/SC 9/WG 1N80, ISO/DIS 11146. Test methods for laser beam parameters: Beam width, divergence angle and beam propagation factor. 1995.
- 3 吕百达,张 彬,蔡邦维. M² 因子的概念和激光光束质 量控制.激光技术, 1992, (16):278~284
- 4 高春清,魏光辉.像散光束的光束参数与光强二阶矩的 关系.光学技术,2000,143(3):207~210
- 5 W. Sun, C. Gao, G. Wei. Processing applications in laser beam characterization. Proc. SPIE, 2000, 4222:81~86
- 6 吴克瑛. LD 抽运非平面单向行波环行腔单频激光器[北 京理工大学博士学位论文],2001